# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

# Patent Abstracts of Japan

**PUBLICATION NUMBER** 

2002336356

**PUBLICATION DATE** 

26-11-02

APPLICATION DATE

14-05-01

APPLICATION NUMBER

2001143353

APPLICANT: HITACHI CABLE LTD:

INVENTOR: ASAI TAKAYASU;

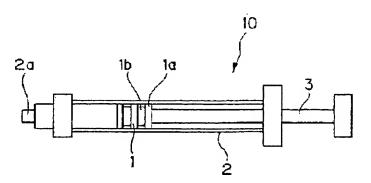
INT.CL.

: A61M 5/31 C08J 3/28 C08L 27/18

TITLE

TIP SEALING MEMBER FOR

**MICROSYRINGE** 



ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a tip seal for a microsyringe improved in wear

resistance.

SOLUTION: The tip seal 2 of the microsyringe 10 is composed of a fluororesin molding formed by a fluororesin composition prepared by mixing a reformed fluororesin formed by irradiating a fluororesin (I) with ionization radiation at an irradiation dose from 1 KGy to 10 MGy under an inert gaseous atmosphere of an oxygen concentration below 10 Torr and in the state heated to its melting point or above and an unreformed fluororesin (II) at a

prescribed ratio.

COPYRIGHT: (C)2003,JPO

THIS PAGE BLANK (USPTO)

#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-336356 (P2002-336356A)

(43)公開日 平成14年11月26日(2002.11.26)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		;	テーマコート*(参考)
A 6 1 M	5/31		A 6 1 M	5/31		4 C 0 6 6
C 0 8 J	3/28	CEW	C08J	3/28	CEW	4F070
C 0 8 L	27/18		C08L 2	27/18		4J002

## 審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 5 頁)

	•			
(21)出願番号	特願2001-143353(P2001-143353)	(71)出願人		
(00) (UTT P	75-24-2 T 14-17 (0001 5 14)		日立電線株式会社	
(22)出願日	平成13年5月14日(2001.5.14)	東京都千代田区大手町一丁目 6 番 1		
		(72)発明者	大内 勝明	
			茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立	
			電線株式会社日高工場内	
		(72)発明者	草野 広男	
			茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立	
			電線株式会社日髙工場内	
		(74)代理人		
		( 2, ( 2, )	弁理士 平田 忠雄	
			开连工 平田 态雄	
		1		

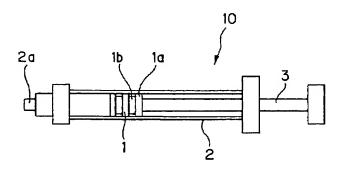
#### 最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 マイクロシリンジ用チップシール部材

### (57)【要約】

【課題】耐摩耗性を向上させたマイクロシリンジ用のチップシールを提供することを目的とする。

【解決手段】マイクロシリンジ10のチップシール2は、ふっ素樹脂(I)に酸素濃度10torr以下の不活性ガス雰囲気下で、かつ、その融点以上に加熱された状態で電離性放射線を照射線量1KGyから10MGyの範囲で照射してなる改質ふっ素樹脂と、未改質のふっ素樹脂(II)を所定の割合で混合したふっ素樹脂組成物によって形成されたふっ素樹脂成形体によって構成される。



2

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ふっ素樹脂(I)に酸素濃度10torr以下の不活性ガス雰囲気下で、かつ、その融点以上に加熱された状態で電離性放射線を照射線量1KGyから10MGyの範囲で照射してなる改質ふっ素樹脂と、未改質のふっ素樹脂(II)を所定の割合で混合したふっ素樹脂組成物によって形成されたふっ素樹脂成形体によって構成したことを特徴とするマイクロシリンジ用チップシール部材。

【請求項2】 前記ふっ素樹脂(I)は、テトラフルオロエチレン系重合体であることを特徴とする請求項1記載のマイクロシリンジ用チップシール部材。

【請求項3】 前記ふっ素樹脂(II)は、テトラフルオロエチレン系重合体であることを特徴とする請求項1記載のマイクロシリンジ用チップシール部材。

【請求項4】 前記ふっ素樹脂成形体は、改質ふっ素樹脂を10~90重量%と、未改質のふっ素樹脂(II)を90~10%の割合で含有することを特徴とする請求項1記載のマイクロシリンジ用チップシール部材。

【請求項5】 前記ふっ素樹脂(I)の電離性放射線の 照射前の結晶化熱量は、50J/g以下であることを特 徴とする請求項1記載のマイクロシリンジ用チップシー ル部材。

# 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、マイクロシリンジのチップシール、特に、耐摩耗性に優れたチップシール に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来のマイクロシリンジは、プランジャ 30 一の往復運動によりシリンジ内にガス・液体を吸引し、また、吸引したガス・液体を排出する。従来のプランジャー先端のチップシールは、気密性を保つためにふっ素樹脂(テトラフルオロエチレン系重合体(PTFE))が使用されている。

【0003】しかし、従来のふっ素樹脂のチップシールによると、プランジャーの往復運動に伴い、チップシールは、シリンジ内周面(ガラス)との摺動面でチップシール外周が削られてふっ素樹脂の摩擦粉が発生するため、気密性が短期間で低下するという問題があった。

【0004】そこで、ふっ素樹脂の耐摩耗性を向上させるために、ガラス粉、カーボン等の充填剤を混合する方策がとられることがある。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来のチップシールによると、充填剤を混合しているため、この充填剤がシリンジ内周面(ガラス)を損傷させて気密性の低下を引き起こすという問題がある。

【0006】 したがって、本発明は、シリンジ内周面 (ガラス) を損傷させることなく耐摩耗性を向上させた 50 マイクロシリンジ用のチップシールを提供することにあ る。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、前記目的を達成するために、ふつ素樹脂(I)に酸素濃度10torr以下の不活性ガス雰囲気下で、かつ、その融点以上に加熱された状態で電離性放射線を照射線量1KGyから10MGyの範囲で照射してなる改質ふつ素樹脂と、未改質のふつ素樹脂(II)を所定の割合で混合したふつ素樹脂組成物によって形成されたふつ素樹脂成形体によって構成したマイクロシリンジ用チップシール部材を提供することを特徴とする。

【0008】ふっ素樹脂(I)およびふっ素樹脂(II)として、テトラフルオロエチレン系重合体であるマイクロシリンジ用チップシール部材を提供することを特徴とする。

【0009】改質ふっ素樹脂を10~90重量%と、未改質のふっ素樹脂(II)を90~10%の割合で含有することを特徴とする。未改質のふっ素樹脂(II)の配合量が多くなると摩擦係数が低くなり、摩耗量が増大するためである。

【0010】ふっ素樹脂 (I) の電離性放射線の照射前の結晶化熱量は、50 J/g以下であることを特徴とする。50 J/g以上となると耐摩耗性が低下することとなるからである。

## [0011]

【発明の実施の形態】本発明に使用されるふっ素樹脂 (I) およびふっ素樹脂 (II) としては、テトラフルオロエチレン系重合体 (PTFE) が挙げられる。このテトラフルオロエチレン系重合体の中には、パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)、ヘキサフルオロプロピレン、(パーフルオロアルキル)エチレン、あるいはクロロトリフルオロエチレン等の共重合性モノマーに基づく重合単位を1モル%以上含有するものも含まれる。また上記共重合体形式のふっ素樹脂の場合、その分子構造の中に少量の第3成分を含んでいてもよい。

【0012】本発明において、電離性放射線の照射前のふっ素樹脂の結晶化熱量は、50J/g以下であることが好ましく、50J/g以上となると耐摩耗性が低下することになる。なお、本発明における結晶化熱量は、 $50\sim360$   $\bigcirc$  の間で10  $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$  / minで昇温、降温を2回繰り返し、2回目の降温時のDSC曲線のベースラインとピークに囲まれたピーク面積から求めたものである。

【0013】本発明のマイクロシリンジ用チップシール部材を得るための具体的な方法としては、電離性放射線を照射した改質ふっ素樹脂と未照射のふっ素樹脂粉体またはペレットの混合物を加圧成形する方法、ふっ素樹脂と他の耐熱性材料と混合し、これをチップシールの形状に成形する方法を挙げることができる。

【0014】電離性放射線としては、γ線、電子線、X

3

線、中性子線あるいは高エネルギーイオン等が使用される。電離性放射線の照射は酸素不在のもとで行うことが好ましい。またその照射線量は、1KGy~10MGyの範囲内であることが望ましい。さらに、ふっ素樹脂の低摩擦性、および耐荷重特性を改善する観点からすると、この電離性放射線のより好ましい照射線量は、10KGy~1500KGyである。

【0015】電離性放射線量の照射を行うに際しては、 ふっ素樹脂をその結晶融点以上に加熱しておく必要がある。すなわち、例えば、ふっ素樹脂としてテトラフルオ 10 ロエチレン系重合体を使用する場合には、この材料の結晶融点である327℃よりも高い温度にふっ素樹脂を加熱した状態で電離性放射線を照射することが望ましい。 【0016】ふっ素樹脂をその結晶融点以上に加熱することは、ふっ素樹脂を構成する主鎖の分子運動を活発化させることになり、その結果、分子間の架橋反応を高率良く促進させることが可能となる。但し、過度の加熱は、逆に分子主鎖の切断と分解を招くようになるので、このような解重合現象の発生を抑制する意味合いから、 過熱温度は、ふっ素樹脂の結晶融点よりも10~30度 20 高い範囲内に抑えるべきである。

#### [0017]

【実施例】マイクロシリンジ10は、図1に示すようなものであり、ガラス等で作製した中空円筒状のシリンジ2にプランジャー3が挿入されたものである。プランジャー3の先端部は、シリンジ内周と接し気密性を保つためにチップシール1が取り付けられている。チップシール1は、最終的には型に入れて成形される。チップシール1は、シリンジ内周を摺動する大径部1aと縮径された細径部1bが形成され気密性の完全と操作性の向上を30図っている。なお、シリンジの先端部2aに注入針が取り付けられる。

【0018】成形前の試料試験のために以下のようにし て改質ふっ素樹脂を含有する樹脂を得た。

【0019】 (実施例1、2) テトラフルオロエチレン 系重合体モールディングパウダー(商品名:G-16 3、旭硝子社製、平均粒径40μm、比重2.16)に 対し、酸素濃度1torr、窒素濃度800torrの 雰囲気下、350℃の加熱温度のもとで電子線(加速速 度2MeV)を照射線量100KGy照射して改質ふっ 素樹脂を得た。この改質ふっ素粉末を平均粒径が約20 μmとなるまでジェットミルで粉砕し、これに未照射の ふっ素樹脂粉末(テトラフルオロエチレン系重合体モー ルディングパウダー (商品名:G-163、旭硝子社 製、平均粒径40μm、比重2.16))を20重量% (実施例1) および30重量% (実施例2) 含有するよ うに配合し、ミキサーで混合した後、300℃で12時 間熱処理し、髙温揮発成分を除去した。この混合粉末を 金型に充填して500kg/cm<sup>2</sup>で加圧して予備成形 を行い、電気炉中で350℃~400℃の温度で焼成し て50mm (縦) ×50mm (横) ×10mm (厚さ) のブロックを得た。

【0020】(実施例3)実施例1と同様の改質ふっ素樹脂粉末(ジェットミルで粉砕したもの)30重量%、グラファイト(ロザン社製US10)を10重量%、実施例1と同様の未照射のふっ素樹脂粉末を60重量%含有するように配合し、ミキサーで混合した後、300℃で12時間熱処理し、高温揮発成分を除去した。この混合粉末を金型に充填して500kg/cm²で加圧して予備成形を行い、電気炉中で350℃~400℃の温度で焼成して50mm(縦)×50mm(横)×10mm(厚さ)のブロックを得た。

【0021】 (実施例4) テトラフルオロエチレン系重 合体モールディングパウダー(商品名:G-163、旭 硝子社製、平均粒径40μm、比重2.16)に対し、 酸素濃度1torr、窒素濃度800torrの雰囲気 下、350℃の加熱温度のもとで電子線(加速速度2M e V)を照射線量500KGy照射して改質ふっ素樹脂 を得た。この改質ふっ素粉末を平均粒径が約20μmと なるまでジェットミルで粉砕し、これに未照射のふっ素 樹脂粉末(テトラフルオロエチレン系重合体モールディ ングパウダー(商品名:G-163、旭硝子社製、平均 粒径40μm、比重2.16))を20重量%含有する ように配合し、ミキサーで混合した後、300℃で12 時間熱処理し、高温揮発成分を除去した。この混合粉末 を金型に充填して500kg/cm2で加圧して予備成 形を行い、電気炉中で350℃~400℃の温度で焼成 して50mm (縦) ×50mm (横) ×10mm (厚 さ)のブロックを得た。

【0023】(比較例2)テトラフルオロエチレン系重合体モールディングパウダー(商品名:G-163、旭硝子社製、平均粒径 $40\mu$ m、比重2.16)に対し、酸素濃度1 torr、窒素濃度800 torrの雰囲気下、350  $\mathbb C$ の加熱温度のもとで電子線(加速速度2 MeV)を照射線量0.1 KG y 照射して改質ふっ素樹脂を得た。この改質ふっ素粉末を平均粒径が約 $20\mu$  mとなるまでジェットミルで粉砕し、これに未照射のふっ素樹脂粉末(テトラフルオロエチレン系重合体モールディングパウダー(商品名:G-163、旭硝子社製、平均粒径 $40\mu$ m、比重2.16))を20 重量%含有するように配合し、ミキサーで混合した後、300  $\mathbb C$  で12時間熱処理し、高温揮発成分を除去した。この混合粉末を金型に充填して500 kg/c  $\mathbb m^2$  で加圧して予備成

. .

形を行い、電気炉中で350℃~400℃の温度で焼成 して50mm (縦) ×50mm (横) ×10mm (厚 さ)のブロックを得た。

【0024】(比較例3)実施例1と同様の改質ふっ素 樹脂粉末 (ジェットミルで粉砕したもの) 5重量%、実 施例1と同様の未照射のふっ素樹脂粉末を95重量%含 有するように配合し、ミキサーで混合した後、300℃ で12時間熱処理し、高温揮発成分を除去した。この混 合粉末を金型に充填して500kg/cm²で加圧して 予備成形を行い、電気炉中で350℃~400℃の温度 10 で焼成して50mm(縦)×50mm(横)×10mm (厚さ)のブロックを得た。

【0025】表1に実施例および比較例のチップシール の摩擦係数および摩耗係数を測定した試験結果を示す。 試験は、スラスト型摩擦摩耗試験装置を使用し、SUS 304製の円筒状リング(外径25.4mm、内径2

0.6mm、平均粗さ0.2μm) により各実施例およ び各比較例のそれぞれの被試験体に対し2.5 kg/c  $\mathrm{m}^2$ の圧力を加え、速度  $\mathrm{0.5\,m/s}$   $\mathrm{e}$   $\mathrm{c}$  の条件のもと に行った。このときの圧力と速度の乗数値は、1.25 kg·m/cm²·secであった。

【0026】試験時間50時間後の被試験シートの重量 減少を測定した後、この被試験シートの減少重量を減少 容量に換算し、これを円筒状リングの接触面積で除して 摩耗深さを算出した。

【0027】摩耗係数K (m·sec/MPa/m/h r×106) は、W=KPVTの摩耗の関係式により求 めた。なお、式中Wは摩耗深さ(m)、Pは荷重(MP a)、Vは速度(m/sec)、Tは時間(hr)であ る。

【表1】

摩耗係数	摩擦係数	
	0 3 1	実施例1
0.42	0.33	実施例 2
0.28		実施例3
0.35	0.38	実施例 4
0 14	0.38	
異常摩耗	0.25	比較例1
	0. 25	比較例 2
異常摩耗		比較例3
6 8	0.28	

【0028】表1から明らかなように、比較例のいずれ もが異常摩耗若しくは大きな摩耗深さを示しているのに 対し、本発明によるチップシールに用いるふっ素樹脂成 形体の場合には、いずれも良好な潤滑性を裏付ける低い 摩擦係数のもと、優れた対摩耗性を有していることが認 められる。

【0029】図2は、JIS K 7218に準拠した リング・オン・ディスク試験による耐摩耗性の評価試験 の結果を示すものである。この評価試験は、固定用リン

グ20の下端にリング状のサンプル21を取り付け、荷 重Pを上から掛けて周速Vで回転する相手材22に圧接 させてサンプル21の摩耗量を測定するものである。こ れによれば、相手材がステンレス鋼であってもアルミニ ウムであっても、本発明品の方が、従来のテトラフルオ ロエチレン系重合体に比べて、耐摩耗性に優れているこ とが判る。

【表2】

10万回プランジャーを往復させた後の製品評価

This was been been	従来のPTFE	本発明品
耐摩耗性 カスの発生状況	X	
気密性	×	<del></del>
风齿性	×	<del></del>

評価 〇:良好 △: やや悪い ×:悪い

【0030】表2は、10万回の耐久試験の結果を示す 表である。これによれば、本発明品の方が、従来のテト ラフルオロエチレン系重合体に比べて、耐摩耗性、カス (樹脂粉)の発生および気密性に優れていることが判 る。

# [0031]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のマイクロ シリンジ用チップシールによれば、改質ふっ素樹脂と、 未改質のふっ素樹脂を含有するふっ素樹脂成形体によっ 50 て構成したため、耐摩耗性に優れたチップシールを得る ことができた。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明のチップシールを用いたマイクロシリ ンジを示す図である。

【図2】 本発明のチップシールに用いられるふっ素樹 脂の耐摩耗性を示す図である。

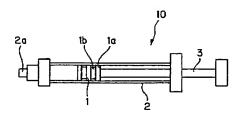
# 【符号の説明】

1 チップシール

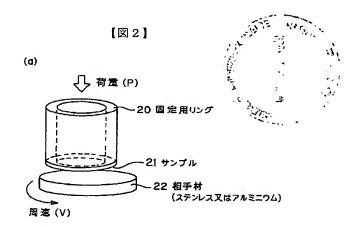
7

- 2 シリンジ (ガラス管)
- 3 プランジャー

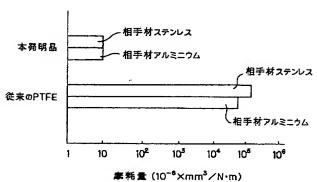
【図1】



### 10 マイクロシリンジ



(b)



#### フロントページの続き

(72)発明者 浅野 健次

茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立 電線株式会社総合技術研究所内

(72)発明者 山本 康彰

茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立 電線株式会社総合技術研究所内 (72)発明者 浅井 孝康

茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立 電線株式会社日高工場内

Fターム(参考) 4C066 AA09 BB01 CC01 DD08 EE14

FF05 HH14 PP02

4F070 AA24 AB09 AB11 BB02 FA06

HAO4 HBO1 HB14

4J002 BD15W BD15X



THIS PAGE BLANK (USPTO)